

超高压電子顕微鏡施設の機器利用料(ARIM登録設備)

令和7年4月1日適用

I 1時間あたりの使用料

| 番号        | 機器等名称                    | データ登録 | 新料金         |        |        |             |        |        |        |        |        |
|-----------|--------------------------|-------|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|           |                          |       | 依頼測定時(技術代行) |        |        | 直接測定時(技術補助) |        |        | 直接測定時  |        |        |
|           |                          |       | 学内者         | 学外者    |        | 学内者         | 学外者    |        | 学内者    | 学外者    |        |
|           | 非営利法人                    | 営利法人  |             | 非営利法人  | 営利法人   |             | 非営利法人  | 営利法人   |        |        |        |
| NU-101    | 反応科学超高压走査透過電子顕微鏡システム     | 未登録   | ---         | 10,600 | 22,700 | 3,200       | 8,000  | 20,100 | 3,200  | 6,000  | 18,100 |
|           | JEM-1000K RS             | 登録    |             | 7,500  | 15,900 |             | 5,600  | 14,100 |        | 4,200  | 12,700 |
|           | (オプション)研究成果非公開使用料        |       | ---         | 12,800 | 27,400 | ---         | 9,800  | 24,400 | ---    | 7,300  | 21,900 |
| NU-102    | 高分解能電子状態計測走査透過型電子顕微鏡システム | 未登録   | ---         | 8,300  | 13,100 | 1,400       | 5,700  | 10,500 | 1,400  | 3,700  | 8,500  |
|           | JEM-ARM200F Cold         | 登録    |             | 5,900  | 9,200  |             | 4,000  | 7,400  |        | 2,600  | 6,000  |
|           | (オプション)研究成果非公開使用料        |       | ---         | 10,000 | 15,800 | ---         | 7,000  | 12,800 | ---    | 4,500  | 10,300 |
| NU-103    | 高分解能透過型電子顕微鏡システム         | 未登録   | ---         | 7,800  | 12,200 | 1,000       | 5,200  | 9,600  | 1,000  | 3,200  | 7,600  |
|           | JEM-2100F/HK             | 登録    |             | 5,500  | 8,600  |             | 3,700  | 6,800  |        | 2,300  | 5,400  |
|           | (オプション)研究成果非公開使用料        |       | ---         | 9,400  | 14,700 | ---         | 6,400  | 11,700 | ---    | 3,900  | 9,200  |
| NU-104    | 直交配置型高速加工観察分析装置          | 未登録   | ---         | 9,200  | 12,400 | 1,800       | 6,600  | 9,800  | 1,800  | 4,600  | 7,800  |
|           | MI4000L                  | 登録    |             | 6,500  | 8,700  |             | 4,700  | 6,900  |        | 3,300  | 5,500  |
|           | (オプション)研究成果非公開使用料        |       | ---         | 11,100 | 14,900 | ---         | 8,100  | 11,900 | ---    | 5,600  | 9,400  |
| NU-105    | パイオ/無機材料用高速FIB-SEMシステム   | 未登録   | ---         | 9,600  | 13,000 | 1,800       | 7,000  | 10,400 | 1,800  | 5,000  | 8,400  |
|           | NX-5000                  | 登録    |             | 6,800  | 9,100  |             | 4,900  | 7,300  |        | 3,500  | 5,900  |
|           | (オプション)研究成果非公開使用料        |       | ---         | 11,500 | 15,700 | ---         | 8,500  | 12,700 | ---    | 6,000  | 10,200 |
| NU-106(1) | 金属イオン照射試料作成装置            | 未登録   | ---         | 6,800  | 7,300  | 300         | 4,200  | 4,700  | 300    | 2,200  | 2,700  |
|           | PIPS-II                  | 登録    |             | 4,800  | 5,200  |             | 3,000  | 3,300  |        | 1,600  | 1,900  |
|           | (オプション)研究成果非公開使用料        |       | ---         | 8,200  | 8,800  | ---         | 5,200  | 5,800  | ---    | 2,700  | 3,300  |
| NU-106(2) | クライオミクローム                | 未登録   | ---         | 6,900  | 7,300  | 300         | 4,300  | 4,700  | 300    | 2,300  | 2,700  |
|           |                          | 登録    |             | 4,900  | 5,200  |             | 3,100  | 3,300  |        | 1,700  | 1,900  |
|           | (オプション)研究成果非公開使用料        |       | ---         | 8,300  | 8,800  | ---         | 5,300  | 5,800  | ---    | 2,800  | 3,300  |
| NU-106(3) | 超低エネルギーイオンビームTEM試料作製システム | 未登録   | ---         | 30,500 | 39,200 | 10,700      | 27,900 | 36,600 | 10,700 | 25,900 | 34,600 |
|           | Nano Mill                | 登録    |             | 21,400 | 27,500 |             | 19,600 | 25,700 |        | 18,200 | 24,300 |
|           | (オプション)研究成果非公開使用料        |       | ---         | 36,800 | 47,400 | ---         | 33,800 | 44,400 | ---    | 31,300 | 41,900 |
| NU-106(4) | アルゴンイオン照射試料作成装置          | 未登録   | ---         | 6,400  | 7,200  | 400         | 3,800  | 4,600  | 400    | 1,800  | 2,600  |
|           | クロスセクションポリッシャー           | 登録    |             | 7,700  | 8,600  |             | 4,700  | 5,600  |        | 2,200  | 3,100  |
| NU-106(5) | 桌上走査電子顕微鏡                | 未登録   | ---         | 7,800  | 10,000 | 500         | 5,200  | 7,400  | 500    | 3,200  | 5,400  |
|           | JCM-6000plus             | 登録    |             | 9,400  | 12,000 |             | 6,400  | 9,000  |        | 3,900  | 6,500  |
| NU-106(6) | 薄膜試料作製装置                 | 未登録   | ---         | 7,900  | 9,000  | 500         | 5,300  | 6,400  | 500    | 3,300  | 4,400  |
|           | イオンスライサー                 | 登録    |             | 9,500  | 10,800 |             | 6,500  | 7,800  |        | 4,000  | 5,300  |
| NU-107    | 微細構造解析3Dシステム             | 未登録   | ---         | 8,400  | 12,100 | 1,400       | 5,800  | 9,500  | 1,400  | 3,800  | 7,500  |
|           | GeminiSEM560             | 登録    |             | 5,900  | 8,500  |             | 4,100  | 6,700  |        | 2,700  | 5,300  |
|           | (オプション)研究成果非公開使用料        |       | ---         | 10,100 | 14,600 | ---         | 7,100  | 11,600 | ---    | 4,600  | 9,100  |
| NU-108    | 微細構造解析3Dシステム             | 未登録   | ---         | 9,500  | 13,500 | 1,800       | 6,900  | 10,900 | 1,800  | 4,900  | 8,900  |
|           | JIB-PS500i FIB-SEM       | 登録    |             | 6,700  | 9,500  |             | 4,900  | 7,700  |        | 3,500  | 6,300  |
|           | (オプション)研究成果非公開使用料        |       | ---         | 11,400 | 16,300 | ---         | 8,400  | 13,300 | ---    | 5,900  | 10,800 |

★研究成果非公開使用料は、共用機器1時間あたりのオプション料金であり、別途加算する。  
 ☆上記共用機器使用料は、文部科学省「マテリアル先端リサーチインフラ事業」の採択により軽減されております。  
 事業終了後は、通常の料金設定となります。

|       |        |
|-------|--------|
| 解析手数料 | 1時間あたり |
|       | 6,600円 |

|           |            |
|-----------|------------|
| コンサルティング料 | 3時間未満      |
|           | 66,200円    |
|           | 3時間以上6時間未満 |
|           | 165,500円   |
|           | 6時間以上8時間   |
|           | 264,800円   |